Datum, Unterschrift:

Hier finden Sie uns:

imq - Ingenieurbetrieb GmbH
Gewerbering 30

Erfurt 110 km
S 54

Frankfurt 340 km
S 61

Schmölln

Crimmitschau

S 289 OU Crimmitschau

S 289 OU Crimmitschau

S 289 OU Crimmitschau

S 289

Seelingstädt

Ronneburg
S 294

S 289 OU Crimmitschau

S 289

Seelingstädt
S 294

S 290

Zwickau

08451 Crimmitschau, Gewerbering 30

**imq**-Ingenieurbetrieb für Materialprüfung, Qualitätssicherung und Schweißtechnik GmbH

### **Bereich Entwicklung/Beratung**

Restschmutz – Analyse Auswertung von Partikelfiltern



DIN EN ISO/IEC 17025 Akkreditiertes Prüflabor DAP – PL – 2435.99

## Ihr Geschäftspartner in Sachen

- ✓ Charakterisierung von Oberflächen
- √ Technische Sauberkeit

Tel: (0 37 62) 95 37 - 0 Fax: (0 37 62) 95 37 - 22 www.imq-gmbh.com info@imq-gmbh.com

Bereich Entwicklung/ Beratung

Informationen zu:

Ich interessiere mich für weitere

für Materialprüfung, Qualitätssicherung und Schweißtechnik GmbH

imq-Ingenieurbetrieb

Firma/Stempel:

Name:

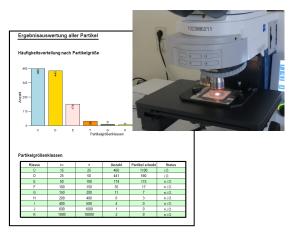
Telefon/E-Mail:

## Restschmutz – Analyse Auswertung von Partikelfiltern

## Auswertung von Partikelfiltern gemäß VDA 19 / ISO 16232

### Auszählen am Lichtmikroskop

- Auflicht Mikroskop
- Reproduzierbare Parametereinstellung, individuelle Anpassung der Schwellwerte
- Klassifizierung nach Anzahl, Größe, Art und Form
- Unterscheidung von reflektierenden, nicht reflektierenden Partikeln und Fasern
- Festlegung von Bewertungsklassen
- Anpassung der Bewertung und Dokumentation nach Ihren Vorgaben







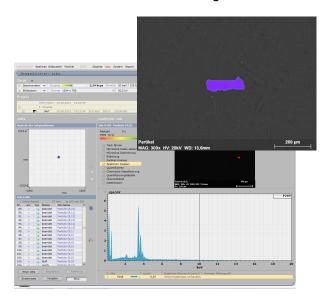


# Chemische Elementanalyse Bewertung der Schadhaftigkeit

## Auswertung von Partikelfiltern gemäß ISO 16232 – Teil B

### Vollautomatische EDX - Analyse

- Rasterelektronenmikroskop mit EDX
- Reproduzierbare Parametereinstellung, individuelle Anpassung der Schwellwerte
- Bestimmung der Morphologie (Klassifizierung nach Anzahl, Größe, Art und Form)
- Vollständiges Scannen Partikel zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung nach Norm
- Definition von spezifischen Materialgruppen
- Anpassung der Bewertung und Dokumentation nach Ihren Vorgaben



### **Technische Ausstattung**

### Auflichtmikroskop - Zeiss Axio Imager.M2m

mit motorischem x/y/z-Trieb und entsprechender Software für Bildanalyse und korrelative Mikroskopie

Zusatzausstattung: Polarisator

Objektive: EC Epiplan 5x/0.13 HD M27

Pixel Skalierung: 0,93 µm/Pixel Kamera: AxioCamlCc1

Auflösung: 1388 Pixel x 1038 Pixel Software: AxioVision Particle Analyzer

Version: 4.9 (11-2012)

#### **REM - Zeiss EVO® MA10**

Beschleunigungsspannung: 0,1 - 30 kV Vergrößerung: < 5 bis 1.000.000fach Detektoren:

Sekundärelektronen (SE) –Detektor für den Hochvakuum- und VPSE für den Niedervakuum-Betrieb, Rückstreudetektor (BSE)

#### **EDX - Bruker Quantax 200**

Detektor: XFlash® Detektor 410
Nachweisbare Elemente: Bor - Uran

